

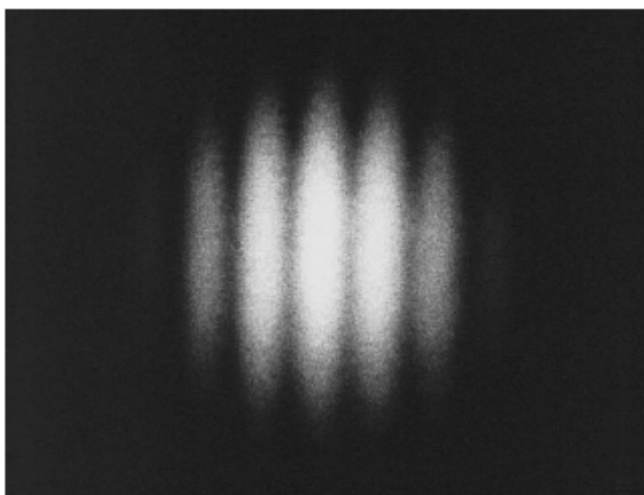
# INTERFEROMETRUL MICHELSON

## 1. Scopul lucrării

- Asamblarea interferometrului Michelson
- Observarea pe ecran a figurii de interferență
- Înregistrarea funcției de distribuție a intensității luminoase în figura de interferență

## 2. Principiul metodei

Interferometria este o metodă extrem de precisă pentru măsurarea variațiilor de lungime, a densităților materialelor transparente, a indicilor de refracție și a lungimilor de undă. Interferometrul Michelson face parte din familia interferometrelor cu două



**Figura 1** Fotografia figurii de interferență observată pe ecranul translucid

fascicule. Principiul său de funcționare este descris în cele ce urmează.

Un fascicul de lumină coerentă obținut folosind o sursă de lumină adecvată este împărțit în două de un dispozitiv optic (divizor de fascicul). Aceste două fascicule parțiale de lumină se propagă pe drumuri diferite, sunt reflectate unul către celălalt, apoi sunt dirijate către detector, unde se recombina și se suprapun. Rezultatul este o figură de interferență (vezi figura 1).

Dacă drumul optic al unuia dintre aceste două fascicule parțiale, adică produsul dintre indicele de refracție și drumul său geometric, se modifică, atunci se produce o diferență de fază față de fasciculul neperturbat. Aceasta conduce la o modificare a figurii de interferență, care ne permite să măsurăm sau variația drumului geometric, sau a indicelui de refracție, atunci când una dintre cele două mărimi a rămas constantă.

Astfel, dacă indicele de refracție al mediului parcurs de fasciculul perturbat nu se modifică, atunci se poate măsura variația drumului său geometric. Acest tip de variații se pot obține prin deplasarea controlată a uneia dintre oglinzile interferometrului, sau datorită căldurii ori efectelor de câmp electric sau magnetic. Pe de altă parte, dacă drumul geometric rămâne constant, putem determina variații ale indicelui de refracție și mărimi care le determină, cum ar fi variații ale presiunii, temperaturii sau densității.

Interferometrul Michelson poate fi utilizat pentru demonstrarea efectelor șocurilor mecanice sau ale curenților de aer asupra componentelor optice ale ansamblului. De

pildă, atunci când se realizează un montaj holografic, acest aranjament permite identificarea și eliminarea perturbațiilor.

### 3. Dispozitivul experimental

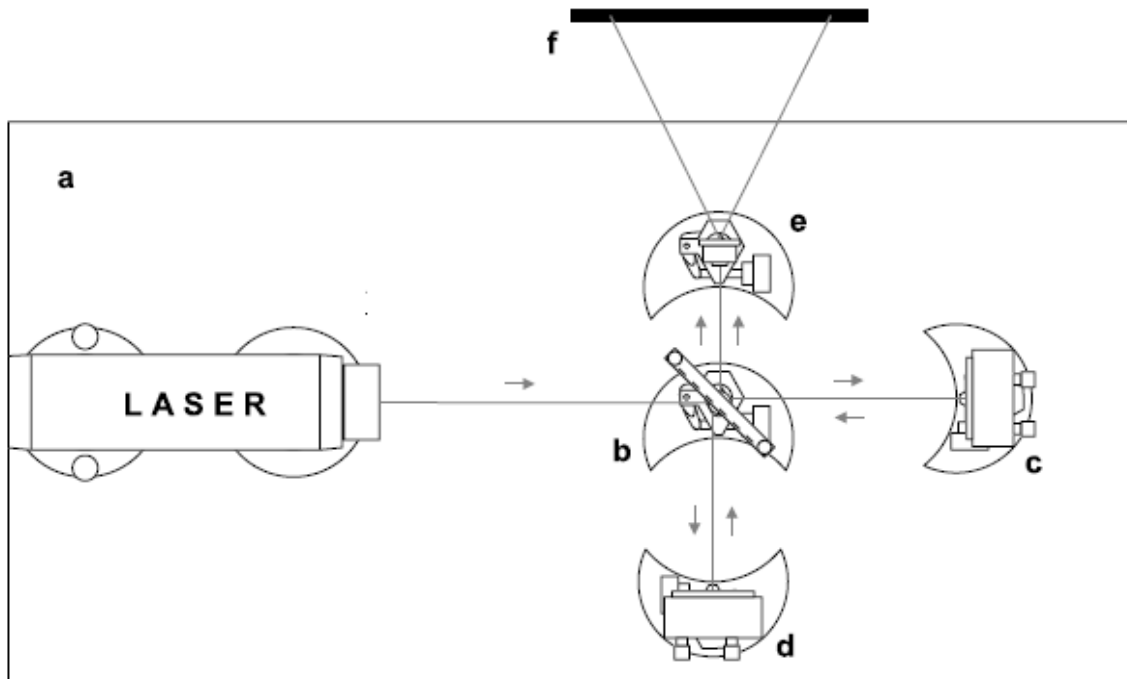


Figura 2 Reprezentarea schematică a interferometrului Michelson

Dispozitivul experimental este prezentat în figura 2. Componentele acestuia sunt următoarele:

1. Laserul cu He-Ne, liniar polarizat, montat pe un suport stabilizat
2. Placa de bază (a), plasată pe o pernă de aer
3. Divizorul de fascicul (b)
4. Oglinzile plane, prevăzute cu mecanisme de reglare fină a poziției (c, d)
5. Lentila sferică (e)
6. Ecranul translucid pentru observarea directă a figurii de interferență (f)
7. Camera video liniară pentru înregistrarea distribuției intensității luminii în figura de interferență
8. Calculatorul pe care este instalat un soft specializat pentru prelucrarea imaginii achiziționate de camera video

### **Notă**

Laserul cu He-Ne este proiectat și realizat pentru lucrul în laboratoarele didactice, conform standardelor de siguranță europene. În condițiile în care sunt respectate instrucțiunile de protecția muncii prezentate în anexa A, lucrul cu laserul nu este periculos.

- Nu priviți niciodată direct în fasciculul laser emis sau reflectat.
- Lucrați cu filtrul neutru destinat reducerii intensității luminii laser; filtrul va fi înlăturat doar pe perioade scurte de timp, în caz de necesitate.

### **4. Modul de lucru**

Componentele optice ale interferometrului vor fi montate, plasate și aliniat în ordinea prezentării lor în acest material.

### **Notă**

- Componentele optice cu suprafețe active deteriorate sau murdare pot produce perturbații ale figurii de interferență. Operațiile de curățare vor fi făcute doar de către personalul laboratorului, în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Mânuiți cu grijă oglinzile plane, divizorul de fascicul și lentila sferică, evitând să atingeți suprafețele active ale acestora. La sfârșitul experimentului, acestea trebuie acoperite pentru a evita depunerea prafului și a altor impurități pe suprafețele active.

#### **1. Placa de bază și laserul**

- Plasați placa de bază (a) pe perna de aer, în poziție orizontală, pe o masă de laborator.
- Montați laserul în suportul său și plasați-l în capătul din stânga al plăcii de bază.
- Conectați laserul la sursa de tensiune și porniți-l.
- Slăbiți cele trei piulițe de blocare ale șuruburilor de reglare de pe suportul laserului.
- Folosind șuruburile de reglare, ajustați înălțimea și înclinarea laserului astfel încât fasciculul să se propage în direcția orizontală, cam la 75mm deasupra plăcii de bază (astfel există un joc suficient pentru reglaje ulterioare). Măsurați cu o riglă înălțimea fasciculului pentru a verifica dacă este orizontal.
- Strângeți piulițele de blocare.

#### **2. Divizorul de fascicul (beamsplitterul)**

Fasciculele parțial reflectat și cel parțial transmis trebuie să aibă intensități aproximativ egale. Asigurați-vă că fasciculul laser este incident aproximativ în centrul divizorului de fascicul.

- Mai întâi asigurați-vă că divizorul de fascicul (**b**) reflectă raza laser în direcția orizontală. Pentru a face acest lucru, plasați divizorul de fascicul cu suportul pe direcția de propagare a fasciculului, la capătul opus al plăcii de bază, în raport cu poziția laserului. Faceți ca fasciculul reflectat de divizor să ajungă într-un punct situat în imediata vecinătate a aperturii de emisie a laserului.
- Corectați înclinarea divizorului de fascicul și, în consecință, drumul fasciculului reflectat, după necesități, folosind cele două șuruburi de reglare situate pe tijă.
- În sfârșit, plasați divizorul de fascicul în calea fasciculului laser, la un unghi de  $45^\circ$ , așa cum se arată în figura 2. Depunerea semi-transparentă a divizorului de fascicul trebuie să fie orientată înspre laser.

### 3. Oglinzile plane

#### Notă

- Este mai ușor să se realizeze alinierea oglinzilor într-o cameră întunecată.
  - Reflexiile multiple ale fasciculelor principale produc așa-numitele fascicule parțiale parazite, de mică intensitate. Acestea sunt ecranate de suportul lentilei și pot fi ignorate în timpul reglajelor.
  - Calitatea fasciculului laser este afectată atunci când fasciculele parțial reflectate de divizor sunt orientate exact în direcția aperturii de emisie a fasciculului laser.
- Plasați oglinda plană (**c**) astfel încât fasciculul laser parțial să fie incident în centrul oglinzii.
  - Rotind suportul oglinzii (**c**) pe placa de bază și manevrând șuruburile de reglare de pe spatele suportului, aliniați oglinda astfel încât raza să se reflecte practic după direcția incidentă. Aceasta înseamnă că, după transmisia sa de către beamsplitter, fasciculul reflectat de oglinda plană (**c**) trebuie să se regăsească într-un punct situat puțin deasupra aperturii de emisie a laserului.
  - Montați ecranul translucid (**f**) în suportul său și plasați-l în afara plăcii de bază a dispozitivului, ca în figura 2. Poziționați-l cam la aceeași distanță față de divizor ca și oglinda plană (**c**).
  - Plasați oglinda plană (**d**). Rotind suportul său pe placa de bază și manevrând șuruburile de reglare de pe spatele suportului, aliniați oglinda astfel încât raza să se reflecte practic după direcția incidentă și să se recombine cu primul fascicul parțial, după transmisia prin divizorul de fascicul.
  - Reglați pozițiile oglinzilor plane (**c**) și (**d**) folosind șuruburile de reglaj, astfel încât cel mai intens fascicul aparținând celor două grupuri de reflexii să coincidă perfect pe ecran.

### 4. Lentila sferică

- Plasați lentila sferică (**e**), aflată în suportul său, pe placa de bază, între divizorul de fascicul și ecranul translucid, pentru a lărgi fasciculul (deschiderea mică a suportului lentilei trebuie să fie orientată către divizorul de fascicul).
- Reglați înălțimea și poziția laterală a lentilei sferice astfel încât cele două fascicule laser parțiale să o străbată axial.

## **Reglaje fine**

Dacă după ce ați parcurs etapele anterioare, nu puteți observa pe ecranul translucid o figură de interferență alcătuită din franje luminoase și întunecate, liniare, atunci încercați să modificați drumul fasciculelor de lumină, prin schimbarea cu puțin a poziției divizorului de fascicul sau a oglinzilor plane. Aliniați din nou lentila sferică, după cum e necesar.

Cu cât drumul împreună al fasciculelor parțiale, recombinate este mai lung între divizor și ecran, cu atât interfranța este mai mare. Verificați aceasta modificând cu puțin alinierea divizorului de fascicul sau a oglinzilor plane.

Dacă nici după efectuarea reglajelor fine nu se poate observa pe ecran figura de interferență, atunci reluați întregul proces de asamblare și aliniere de la început.

**Atenție!** Figura de interferență este mult mai strălucitoare și deci mai ușor de observat, dacă se înlătură filtrul neutru, iar laserul operează la puterea de 1mW. Deoarece aceasta poate schimba puțin drumul razelor de lumină, ar putea fi necesară o nouă reglare a acestora sau a poziției lentilei sferice, pentru a obține o aliniere bună.